



## 一种干涉仪光路系统

文献类型: 专利

作者 魏秀丽<sup>1</sup>; 陈军<sup>1</sup>; 高闯光<sup>1</sup>

发表日期 2008

专利国别 中国

专利号 CN101324521

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

是否PCT专利 是

公开日期 2009-11-11 ; 2011-07-13

申请日期 2008

语种 中文

专利申请号 CN200810123021

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1830]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 魏秀丽,陈军,高闯光. 一种干涉仪光路系统, 一种干涉仪光路系统. CN101324521. 2008-01-01.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: 合肥物质科学研究院

浏览	下载	收藏
562	164	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

